



Agenda
XXXI Reunión
Comité Empresarial Chile-Japón

(Versión 3 de mayo 2018)

Lugar: Hotel Santiago (ex Hyatt)

Mayo 22

16:00-17:00	Reunión de Coordinación Secretarías Chile-Japón	Salón Bio Bio.
17:30 -18:30	Reunión Interna Delegación de Japón	Salón Elqui
19:00-21:00	Cena ofrecida por el Capítulo Chileno Comité Empresarial Chile-Japón Saludos del Sr. Roberto Ampuero Ministro de Relaciones Exteriores	Atrium Terrace

Mayo 23

8:30-9:00 Registro Foyer Grand Ball Room

9:00-9:25 Sesión inaugural Grand Ball Room I, II.

Palabras de Apertura

Sr. Juan Eduardo Errázuriz, Presidente Capítulo Chileno (5 min)

Sr. Ken Kobayashi, Presidente Capítulo Japonés (5min)

Palabras de Bienvenida

Sr. Bernardo Larraín, Presidente SOFOFA (5 min)

Saludo de los Gobiernos

Representante del Gobierno de Chile

(5 min)

Representante Gobierno de Japón (5 min)

9:25-9:45 Discurso Inaugural: Estado Actual de la Economía de Chile y sus Proyecciones

Sr. José Ramón Valente

Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile

9:45-9:50

Preguntas y respuestas

9:50 -10:10

Presentación: Los Planes de Inversión en Infraestructura

Sr. Juan Andrés Andrés Fontaine

Ministro de Obras Públicas

10:10:10:15

Preguntas y Respuestas

10:15 -10:30

Café

Foyer (M1)

10:30 -11:10

1ra Sesión Plenaria

Grand Ball Room I, II

Las Proyecciones del Acuerdo CPTPP

Moderador: Sr. Ichiro Oishi, Representante en Asia del BID

Sr. Felipe Lopendia, Director de Asuntos Económicos

Bilaterales, DIRECON
Sr. Naoyoshi Noguchi, Vicepresidente Ejecutivo de
JETRO.

11:10-11:25 Preguntas y Respuestas

11:25-12:05 2^{da} Sesión Plenaria Grand Ball Room I, II.

Tecnologías Exponenciales e Innovación Disruptiva
Sr. Iván Vera, Fundador y Presidente de Innspiral
Sr. Herve Delhumeaux, Gerente General de Nec Chile

12:05-12:15 Preguntas y Respuestas

12:30-14:00 Almuerzo ofrecido por Capítulo Japonés - Atrium Terrace.
(2F)

MESAS REDONDAS EN INNOVACIÓN

Idioma: Inglés

14:15 - 14:25 Introducción Sr. Iván Vera (Sesión Plenaria)
Grand Ball Room I, II.

14:25- 16:15 Tres Mesas Redondas simultáneas

Mesa Redonda No.1: Energías Renovables (Solar, H2) y electro-
movilidad (vehículos hidrógeno y eléctricos,
baterías e infraestructura de almacenaje y carga)
Grand Ball Room I,II.
Co-Presidente
Sr. Eric Ahumada, Vicepresidente Comercial, Transelec S.A.
Co- Presidente
(j) Sr. Seiichi Fukui , Director Gerente de Mitsubishi

Corporation de Brasil

Moderador

Sr. Rodrigo Palma,

Asistente Moderador

Sr. Juan Carlos Gallardo, Gerente de Proyectos Innspiral

**Mesa Redonda No.2: Robótica y Automatización en Minería,
Agroindustria y Manufactura.
Grand Ball Room III.**

Co Presidentes

**Sr. Alan Muchnik, Gerente de Innovación, Antofagsta
Minerals S.A.**

Sr. Pedro Pablo Errázuriz, Presidente de Everis Chile

Co-Presidente

Moderador

**Sr. Leandro Boisin, Director Centro Nacional de Pilotajes de
Tecnologías para la Minería**

Asistente Moderador

Bruno Serrano, Socio Innspiral

**Mesa Redonda No.3: Alta Productividad en Construcción
(Infraestructura e Inmobiliaria)
Salón Elqui .**

Co-Presidente

**Sr. Pablo Ivelic, Gerente General, Constructora Echeverría
Izquierdo**

Co-Presidente

**Sr. Guillermo Pickering, Presidente de Aguas Andinas S.A.
Moderador**

Sra. Gloria Maldonado, Directora Ejecutiva, CETEC

Asistente Moderador

Sr. Ignacio Cisterna, Gerente de Proyectos Innspiral

16:15:16:30

Elaboración por el moderador de cada mesa redonda de las conclusiones

16:30 -17:00

**Ceremonia de Clausura – Sesión Plenaria
Grand Ball Room I,II.**

16:30:16:45

**Presentación de conclusiones Mesas Redondas –
Presidentes de Mesas Redondas 1-2-3. (5 minutos por
mesa)**

16:45:16:50

Lectura y Firma Declaración Conjunta

Palabras Finales

16:50 -16:55

Sr. Ken Kobayashi, Presidente Capítulo Japonés (5 min)

16:55:17:00

**Sr. Juan Eduardo Errázuriz, Presidente
Capítulo Chileno (5min)**

Mayo 24,

Visitas Mina El Teniente y Viña Concha y Toro (sólo para delegación

de Japón)

